



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-		
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-		
△× 1	ホルト 範囲追加	20.10.08	R. H.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△× 3	rotation・Iris ring表記追加 同軸部注記追加	20.06.30	T. F.	T. A.	H. M.	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		-		VS-THV4-110C0/S-SWIR	
						OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE	1 / 1	NAME	DRAWING / 外觀図
						OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1		DATE	20.04.17	DRAW NO.	01DTC0633A3
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			TOLERANCES	A B C S				